**Бесогонов, Валерий Валентинович. Исследование влияния конструкции установки параметров процесса магнетронного распыления и распыления ионным пучком на строение пленок : автореферат дис. ... кандидата технических наук : 05.12.13.- Москва, 1996.- 18 с.: ил.**